## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-118819

(43)Date of publication of application: 11.05.1989

(51)Int.CI.

(22)Date of filing:

G02F 1/133

G02F 1/133

(21)Application number : 62-277123

(71)Applicant : FUJIMORI KOGYO KK

31.10.1987

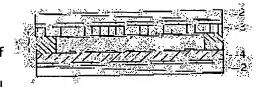
(72)Inventor: ICHIKAWA RINJIRO

HASHIMOTO KENJI

# (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL MADE OF SUBSTRATE WITH OPTICAL PHASE FUNCTION (57) Abstract:

PURPOSE: To reduce the weight and film thickness of the liquid crystal panel, to secure breakage resistance, and to improve the contrast and visual field angle dependency by neutral coloring by allowing an optical phase difference substrate itself to function as a substrate for supporting the transparent electrode of a liquid crystal cell.

CONSTITUTION: The optical phase difference substrate made of a laminate film formed by laminating an optical phase difference element film A made of an oriented synthetic resin film or optical isotropic amorphous film B on at least one surface is used as one transparent electrode supporting substrate 3 constituting a liquid crystal cell 1. An optical isotropic substrate made of the single-layer or multilayered optical isotropic amorphous film B is used as the other transparent electrode supporting substrate of the liquid crystal cell 1. Thus, the optical phase difference element film A is used as the former transparent electrode supporting substrate 3 constituting the liquid crystal cell 1 by itself. Consequently, the weight and film thickness are reduced, the breakage resistance is secured, and the improvement of the contrast and visual field angle dependency by neutral coloring is attained.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of extinction of right]

## 19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### ⑩公開特許公報(A) 平1-118819

@Int\_Cl\_1

識別記号

厅内整理番号

❷公開 平成1年(1989)5月11日

G 02 F 1/133

3 0 2 3 0 7

7370-2H 7610-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

**公発明の名称** 光学的位相機能を有する基板からなる液晶表示パネル

> 创特 願 昭62-277123

顧 昭62(1987)10月31日

@発 明 者 市川 林次郎 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目4番16号 藤森工業株式

会社内

73発 明者 治 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目4番16号 藤森工業株式

会社内

⑪出 願 人 藤森工業株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目4番16号

砂代 理 人 弁理士 大石 征郎

#### 1. 発明の名称

光学的位相機能を有する茲版からなる確晶裏 示パネル

#### 2.特許請求の範囲

↓、液晶セル(1) の両値に偏光板(2)。(2)を配置 した被晶表示パネルにおいて、前記液晶セル(1) を構成する一方の透明電板支持用基板(3)が、配 向された合成樹脂フィルムからなる光学的位相差 実践フィルム(A) またはその少なくとも片面に光 等方性非晶質フィルム(B) が後滑された積層フィ ルムからなる光学的位相差基板よりなり、かつ前 記徳晶セル(1) の他方の透明電極支持用蒸板(4) が、単層または複層の光等方性非晶質フィルム (B) からなる光学的等方性為板よりなることを特 **散とする光学的位相機能を有する基板からなる液** 品表示パネル。

2. 一方の透明電極支持用基板(3) である光学 的位相差機能基板のレターデーション値が60回 以上である特許請求の範囲第1項記載の確晶表示

3. 他方の透明電極支持用基板(4) である光学 的等方性基板のレターデーション値が50mm以下 である特許請求の範囲第1項記載の済品表示パネ

4. 液晶セル(1) に封入する液晶が、STN (スーパーツイステド・ネマティック) 液晶であ る特許請求の範囲第1項記載の被晶表示パネル。 3.発明の詳細な説明

#### 産業上の利用分野

本発明は、光学的位相機能を有する基板からな る液晶表示パネル、殊に、軽量で耐破損性を有す ると共に、色調および視角依存性を改良した破晶 変示パネルに関するものである。

#### 従来の技術

液晶表示パネルは、盐本的には、液晶セルの再 個に偏光板を配置した構成を有する。

#### 個光板|液晶セル|個光板

このうち液晶セルは、透明の電極層を形成した 2 枚の基板をスペーサを介して対向配置し、両基

## 符册平1-118819(2)

版の間に被品を封入すると共に開設をエポキシ系 接着間などの接着値で完全にシールした構成を有 する。

蓝版 | 透明電極 | 液晶 | 透明電極 | 蓝板

被晶表示パネルは、ワードプロセッサ、パーソナルコンピュータなどのOA機器のディスプレイ装置として大量に使用されており、特に大型の被晶表示パネルには、STN (スーパーツィステド・ネマティック)方式の液晶が利用されてい

### 84~88頁」の記事参照)

発明が解決しようとする問題点

本免明は、上途の問題点を解決するためになされたもので、軽量化、健康化、耐破損性を確保しながらも、態実である色質の中性色化によるコントラストの改良や種角依存性を解消した液晶 表示パネルを提供することを目的とするものであ

る。ところがこの方式にあっては、バックの色質が黄色や緑色あるいは紺色に着色するためコントラストが悪く、また斜め方向から見るとさらにコントラストが悪くなるという復角依存性の問題もあり、ユーザからの視認性改良の要望に充分に応えることができなかった。

しかるに、最近になって、液晶の構造と液晶材料の改良によって、 思色レベルを上げたコントラストの良い大容量の単純マトリックス液晶のサンブルが次々と公表されており、 高コントラストのほぼ完全な白恩表示のパネルや、これをカラー化したパネルが生産されるようになってきている。

このうち最も性目されるものは、STN液晶セルを2枚重ねて黄色、緑色あるいは紺色等の着色を消したものである。2 暦目のセルでは、液晶分子の配列を逆にねじり、1 暦目で生じた着色を元に戻している。(「日経マイクロデバイス、1987年8月号、36~38頁」、および「日経マイクロデバイス、1987年10月号、

8.

#### 問題点を解決するための手段

本発明の光学的位相機能を有する基板からなる 被晶表示パネルは、被晶セル(1)の両側に偏光板 (2)。(2)を配置した被晶表示パネルにおいて、

かつ前記被基セル(1) の他方の通明電極支持用 茲板(4) が、単層または複層の光等方性非晶質・ フィルム(8) からなる光学的等方性茲板よりなる こと、

を特徴とするものである。

以下本発明を詳細に説明する。

## 放品セル(1)

従来の一般的な液晶セルは、透明電極支持用基 板として、光学的に等力な(光等方性を有する) 材料としてのガラス板を上下に各1枚づつ、計 2枚配置している。

でこれに対し本発明における液晶セル(1) は、 放 液晶セル(1) を構成する一方の透明電極支持用基 板(3) として、配向された合成樹脂フィルムから なる光学的位相参素膜フィルム(A) またはその少 なくとも片面に光等方性非晶質フィルム(B) が積 間された積層フィルムからなる光学的位相差落板 を用いる。

また本晃明においては、前記被基セル(1) の他方の透明電極支持用基板(4) として、単層または 複層の光等方性楽晶質フィルム(B) からなる光学 的等方性基板を用いる。

(光学的位相差基板)

光学的位相差益板としては、上述のように、

- ① 配向された合成樹脂フィルムからなる光学的 位相差素膜フィルム(A)、または、
- ⑦ 前記光学的位相差素膜フィルム(A)の少なくとも片面に光等方性非晶質フィルム(B)が設置された設置フィルム、

いが、たとえば、延伸温度はガラス転移点以上(特にガラス転移点上り10℃以上高い温度)、 延伸倍率は 1.1~8 倍程度、エージング温度はガラス転移点以上、エージング時間は1~300秒 程度とすることが多い。延伸は一軸方向に行うのが通常であるが、高分子によっては二軸方向に行うことができる場合もある。

このように分子配向は、延伸により行うことが 多いが、延伸しなくとも製膜時に分子配向がなさ れることもあり、またある種の高分子において は、それ自体が旋光性を有するため、分子配列が 自然になされている場合もある。

上に説明した光学的位相差素膜フィルム(A)は、それ単独で液晶セル(1)を構成する一方の透明電極支持用基板(3)として用いることができる。ただし、耐液晶性・耐溶解性、一定以上の硬度、一定以上の厚さを有するものを選択することが必要である。

光学的位相差実践フィルム(A) は、より一般的には、その少なくとも片面に光等方性非晶質フィ

が用いられる。

ここで光学的位相参素限フィルム(A) としては、ガラス転移点が 6 0 で以上の非晶質の高分子、たとえばポリカーボネート、フェノキシ樹脂、ポリパラパン酸樹脂、プマール酸樹脂、ポリアミノ酸樹脂、ポリスチレン、ポリスルホン、ポリアリーレンエステル、ポリピニルアルコール、エチレンーピニルアルコール共血合体、ポリ塩化ビニル、ポリメチルメタクリレート、ポリエステル、セルロース系高分子などの高分子からなる分子配向されたフィルムが用いられる。

このような光学的位相接素関フィムル(A) は、上述の如き高分子のフィルムを適当な温度条件下において分子配向させ、さらに必要に応じれる。 ジング(熱報和)を行うことにより作成される。 光学的位相益素膜フィルム(A) を延伸により得る。 場合、延伸温度、延伸倍率、エージング設度、エージング時間などの条件は、使用する高分子の積 類により異なるので一概に規定することはできな

光学的位相差基板が上記のまたは②のいずれの場合であっても、その全体のレターデーション値は60mm以上、特に70mm以上であることが望ましい。上限は特に限定はないが、1000mm程度とすることが多い。また、透明性は80%以上、耐熱性は60で以上であることが好ましく、さらには耐寒品性(耐溶剤性)を有することが行ましい。光学的位相差基板の厚さは、5~3000μmm、特に7~300μm 程度に設定することが好ましい。

ここで光等方性非晶質フィルム(B) としては、ポリカーボネート、ポリパラバン酸樹脂、フマール酸樹脂、ポリスチレン、ポリエーテルスルホン、ポリアリーレンエステル、セルロース系高分子、耐透気性合成樹脂、果様性樹脂硬化物などが

## 特開平1-118819(4)

好ましいものとしてあげられる。

上記中、耐透気性合成樹脂の耐としては、耐素透過率(ASTN D-1434-75に準じて翻定)が30cc/24hr・㎡・ata 以下、舒ましくは20cc/24hr・㎡・ata 以下の層、残に、アクリロニトリル成分、ビニルアルコール成分またはハロゲン化ビニリデン成分を50モル%以上含有し、かつ前述の架構性樹脂との反応基を含有する蛋合体から

形成された暦があげられる。これらの中では、とくにポリビニルアルコールまたはその共重合変性 物あるいはグラフト物、エチレン合量が15~ 50モル%のエチレンービニルアルコール共重合 体などOH茲を有するポリマーが重要である。

犯 個性 供 間 硬 化 物 層 と 耐 透 気 性 合 成 樹 脂 の フィルム 層 と を 算 検 配 優 す る と 、 四 層 間 に 接 着 角 層 を 設け な く て も 、 前 者 の 硬 化 に 用 い た 架 橋 剤 に よ り 同 時 に 後 者 の 層 と の 密 着 が 図 ら れ る の で 有 利 で あ り 、 ま た 四 層 の 徒 層 に よ り カ バ ー さ れ 、 後 者 の 層 の 透 湿 性 は 前 者 の 層 に よ り カ バ ー さ れ る 。

光等方性非晶質フィルム(B) としては、上記に例示したもののほか、ポリエステル、ポリスルホン、ポリメチルメタアクリレート、ポリ塩化ピニル、ポリ塩化ピニリデン、ポリアセテート、ポリー4ーメチルペンテンー1、ポリフェニレンオキサイド系樹脂等のフィルムも用いることができる。

上記で用いる光等方性非晶質フィルム(B) のレ

ターデーション値(復居用いるときは全体のレターデーション値)は、50mm以下、特に40mm 以下であることが望ましい。

#### 〈光学的等方性基板〉

液晶セル(1) の他方の透明電極支持用基板(4) を構成する光学的等方性基板としては、単層また は複層の光等方性非晶質フィルム(B) が用いられる。

ここで光等方性 非晶質 フィルム (B) としては、 上述の(光学的位相差益板)の個所で述べたのと 回様のものが用いられる。

光等方性非晶質フィルム(B) は、それ単層で破晶セル(1) を構成する他方の選明電極支持用基板(4) として用いることができる。ただし、耐液晶性・耐溶剤性、一定以上の硬度、一定以上の厚さを有するものを選択することが必要である。

光等方性非晶質フィルム(B) は、より一般的には、2種以上の光等方性非晶質フィルム(B) を接済剤層を介してまたは介さずして破酔して用いる。特に、架橋性樹脂硬化物層と耐透気性合成樹

脳のフィルム層とを隣接配置して用いると、各層の長所が生かされると共に、各層の短所がカバーされる。

単層または複層の光等方性非晶質フィルム (B) からなる光学的等方性基板としては、その全体のレターデーション値が5 0 ms以下、特に 4 0 ms以下であることが望ましい。また、透明性は 6 0 %以上、耐熱性は 8 0 で以上であることが肝ましく、さらには耐薬品性(耐溶解性)を有することが肝ましい。光学的等方性基板の厚さは、2 0 ~ 1 0 0 0 μs 、特に 5 0 ~ 8 0 0 μs 程度に設定することが肝ましい。

#### 透明電極

透明電極は透明専電局からなり、該導電層の形成は、真空素看法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、金国部射法、金国メッキ法、化学無看法、スプレー法などが採用される。これらのうち、種層が形成できることおよび均一層が形成できることの 2 点を満足するものとして、真空洗着法とスパッタリング法が特に推奨され

**s**.

これらの金属あるいはそれらの酸化物からなる 導電層は、透明性や導電性等の要求特性に応じた 層厚に設定するが、通常は100Å以上とし、安 足な導電性を与えるためには300Å以上とする ことが望ましい。

液晶

また本発明においては、前記被品セル(1) の他方の透明電極支持用基板(4) として、従来のガラス基板に登換して、単層または複層の光等方性非晶質フィルム(B) からなる光学的等方性基板を用いている。これにより、ガラス板を用いた場合に比し、液品セルの軽量化、砂酸化、耐破損性が向上するのである。

#### 実 施 例

次に実施例をあげて本発明をさらに説明する。 以下「郎」とあるのは、瓜母基準で示したもので ある。

灾施何1

被晶としては、STN(スーパーツイステド・ ネマティック)液晶が好適に用いられる。

#### 偏光板(2)

個光板(2) としては、

· ⑤ ポリピニルアルコール/ヨウ素系、エチレン - ピニルアルコール共気合体/ヨウ素系、

® ポリビニルアルコール/2色性染料系、エチレンービニルアルコール共重合体/2色性染料系、エチレンービニルアルコール共重合体/ポリエン系、ポリビニルアルコール/ポリエン系、ポリハロゲン化ビニル/ポリエン系、ポリアクリレート/ポリエン系、ポリメタクリレート/ポリエン系、

などの個光楽膜または該楽膜と上述のような光等 方性非晶質フィルム(B) との積層物が用いられる。

#### 作用

本処明の液晶表示パネルにあっては、液晶セル(1)を構成する一方の透明電極支持用基板(3)として、従来のガラス基板に登換して、配向された

第1図は、本発明の液晶表示パネルの一例を示 した断面図である。

(光学的位相差素膜フィルム(A))

ビスフェノール A から誘導されたポリカーボネート 1 0 部を 地化 メチレン 1 5 0 部中に加え、 促拌溶解した。この溶液をガラス板上に流延し、 4 0 ℃で乾燥して、膜厚 5 8 μ m の透明なフィル ムを作成した。さらにこのフィルムを 1 8 0 ℃の 雰囲気温度下で一方向に 3 伯に延伸し、ついでエージングした。

これにより、厚さ 3 2 д m 、 レターデーション 値 1 4 3 m m の光学的 位相 着素膜フィルム(A) が得 られた。

(光等方性非晶質フィルム(B))

厚さ 1 8 8 μm の二軸延伸ポリエステルフィルム上に、エチレン合量 3 2 モル%のエチレンーピニルアルコール共立合体の水/イソプロピルアルコール(5 0 / 5 0) 磊合溶剤による 1 8 %溶液を変延した後乾燥して、厚さ 1 2 μm の耐速気性合成樹脂フィルム層(8-1) を形成させると共に

きらにその上から直接に下記組成からなるフェノキシェーテル樹脂系の架橋性樹脂組成物を旋延した技気燥して、呼さ20μ ■ の架橋性樹脂硬化物際(8-2) を形成させた。

フェノキシェーテル樹脂(ユニオン・カーパイド社製) 4 0 部メチルエチルケトン 4 0 部セルソルプアセテート 2 0 部トリレンジイソシアネートとトリメチロールプロパンとのアダクト体の75 % 容被(日本ポ

ついで二軸延伸ポリエステルフィルムから積層フィルムを別離することにより、(B-1)/(B-2) の 層構成を有する2 層構造の光等方性非晶質フィルムが得られた。

「リウレタン佐式会社製コロネートL) 40部

#### (透明電極の形成)

上述の光学的位相差基板および光学的等方性基板のそれぞれの片面に、スパッタリング法により厚さ320ÅのITO(酸化インジウムースズ)

のを形成した。

### (被晶セル(1)の作成)

透明電極形成後の光学的位相差基板と透明電極 形成後の光学的等方性基板との間に、エポキシ系 接着剤をシール剤として、ねじれ角が約210° のSTN(スーパーツイステド・ネマティック) 破晶を封入して、STN液晶セルを作成した。 (液晶安示パネル)

この液晶セルの両面に、可視光線透過率 4 2 %、傷光度 8 6 %のヨウ素系傷光板(2)。(2)を、それぞれ光軸を直交させて重ね合せ、目的とする 液晶表示パネルを作成した。

このようにして得られた酸晶表示パネルは、無印加状態では中性色の色組であるが、 7 ポルトの電荷を印加すると表示部分は違い 灰脊色になり、その表示コントラスト比は 9:1 と良好であり、

#### (光学的位相差蓝板)

次に、上記の光学的位相差素膜フィルム(A) の円面に、上記で得た 2 層構造の光等方性非晶質フィルム(B-1)/(B-2) をアクリル系接着剤を介して接着機関して、(B-2)/(B-1)/(A)/(B-1)/(B-2) 型の光学的位相差基板を作成した。

この光学的位相差基板の厚さは約106μ m 、レターデーション値は145 m m 、 可視光線透過率は87%、酸素透過率(ASTN D-1434-75に準じて 到定)は1.2 cc/24 br・㎡・atm 、 表面の鉛筆硬度は2Hであり、透湿性を有していなかった。

#### (光学的等方性 若板)

上記(B-2)/(B-1)/(B-1)/(B-2) の層構成を有する4層構造の光等方性非晶質フィルムを光学的等方性拡振として用いた。

この光学的等方性基板の厚さは約75μa.、 レターデーション値は2 na、可視光線透過率は 92%、酸素透過率(ASTX D-1434-75に準じて測 定)は0.8 cc/24br・m・ata 、表面の鉛筆硬度 は2 Hであり、透湿性を有していなかった。

また視覚依存性も改良されていた。

#### 比較例1

実施例1 における透明電極形成後の光学的等方性基板2 枚の間にSTN 磁晶を封入したほかは実施例1 と同様にして酸晶表示セルを作成したが、このものは無印加状態では、緑色であり、電圧を数ポルト印加すると資育色であり、そのコントラスト比は3 対 1 であった。

#### 実施例 2

## 〈光学的位相差楽版フィルム(A) 〉

ポリ塩化ビニル樹脂22部とポリメチルメタアクリレート樹脂6部とを、テトラヒドロフランとジメチルポルムアミドとの1:1の混合溶剤に溶解し、ガラス板上に流延して製剤し、85°0で乾燥して厚さ82mm のフィルムを得た。

このフィルムを130℃の雰囲気温度で一方向に5倍延伸し、さらに同温度でエージングした。

これにより、厚さ43μm 、 レターデーション 値 1,3 8 mmの光学的位相差楽段フィルム (A) が得 られた。

#### 〈光学的位相差益板〉

上記光学的位相差素段フィルム(A)の両面に、 実施例1で用いた(B-1)/(B-2)の層構成を有する 2 層構造の光等方性非晶質フィルムを接着機層して、光学的位相差基板を得た。

この光学的位相差基板の厚さは約117mm、レターデーション値は1412m、可視光線通過率は86%、酸素通過率(ASTH D-1434-75に単じて測定)は0.8 cc/24hr・㎡・atm、変面の鉛塩硬度は2Hであり、透湿性を有していなかった。
〈光学的等方性基板〉

この光学的等方性基版の厚さは約184 μm 、 レターデーション値は23 nm 、可視光線透過率は 90%、酸素透過率 (ASTR D-1434-75に準じて制 定)は0.7 cc/24br・m・atm 、 変面の鉛速硬度

µ ■ の架積性樹脂硬化物層からなるフィルムを得た。 ついでこのフィルムを 1 4 5 ℃ で一軸方向に 2 倍延伸し、さらに何温度で 2 0 分間エージングした。

これにより、厚さ98μm 、 レターデーション 値 1 0 8 nmの光学的位相益素膜フィルム (A) が得 られたので、これを単層で光学的位相差基板とし て用いた。

他の条件は実施例1と同様にして液晶表示パネルを作成したが、色相、表示コントラストは実施例1に準ずる結果を示し、また、視角依存性の改良の程度は実施例1よりもさらにすぐれていた。

#### · 実族例 4

#### (光学的位相贫素膜フィルム(A))

メチルエチルケトン5 0 部のセロソルプアセテート5 0 部との混合溶液に実施例 1 で用いたフェノキシェーテル系樹脂 5 5 部とコロネート L 5 0 部とを加え、室温で理件容解した。この溶液をガラス版上に流延し、7 0 ℃の雰囲気で約 4 0 分間

は2Hであり、透湿性を有していなかった。 (透明電極の形成)

実施例1と同様にして透明電極を形成させた。 ただし、ITO層の序さは460Åとした。

(被品セル(1) の作成)

実施例1と同様にして被晶セルを作成した。 〈被晶表示パネル〉

この液晶セルの関節に、可視光線透過率38%、偏光度98%のヨウ素系偏光板(2)。(2)を、それぞれ光軸を直交させて重ね合せ、目的とする液晶表示パネルを作成した。

このようにして得られた液晶表示パネルは、無印加状態では中性色の色相であるが、 7 ポルトの電荷を印加すると表示部分は濃い灰質色になり、その表示コントラスト比は 8:1 と良好であり、また視覚女存性も改良されていた。

### 実施例3

実施例1のフェノキシェーテル樹脂系の架橋性・ 機脂組成物をガラス板上に渡延したのち、70~ 80~0の雰囲気中で60分を繰し、厚さ130

静置し、厚さ80μ ■ の架構性樹脂硬化物層から なる均一な透明フィルムを得た。

つい でこのフィルムを 1 5 0 ℃で一 動方向に 3.8倍延伸し、さらに何温度で 2 0 分間エージン グレた。

これにより、厚さ53 μm 、 レターデーション 低 1 2 5 amの光学的位相签素膜フィルム(A) が得 られた。

#### 〈光等方性非晶質フィルム(B) 〉

厚さ100μⅢの二軸延伸ポリエステルフィルム上に実施例1で用いたのと同じエチレン・ピニルアルコール共重合体溶液を旋延した後乾燥して、厚さ25μⅢの耐透気性合成樹脂フィルム層(B-1)を形成させると共に、さらにその上から直接に実施例1で用いたのと同じ組成のフェノキシェーテル樹脂系の架橋性樹脂組成物を旋延した役とし、130℃で20分間エージングして厚されるμⅢの架橋性樹脂緩化物層(B-2)を形成させた。

ついで二軸延伸ポリエステルフィルムから積層

## 特開平1-118819(8)

フィルムを剝離することにより、 (B-1)/(B-2) の 層構成を有する厚さ43mm の2層構造の光等方 性非晶質フィルムを得た。

また、この(B-1)/(B-2) の 間構成を有する光等 方性 非品質フィルム 2 枚を、 その(B-1) 面同士が 対向するようにアクリル系接着剤を用いて積層接 起し、(B-2)/(B-1)/(B-1)/(B-2) の 層構成を有す る 4 層構造の光等方性 非品質フィルムを得た。

(光学的位相差基板)

次に、上記の光学的位相意素膜フィルム(A)の 両面に、上記で得た 2 層構造の光等方性非晶質 フィルム(B-1)/(B-2)をアクリル系接滑剤を介し て接着時間して、(B-2)/(B-1)/(A)/(B-1)/(B-2) 型の光学的位相差基板を作成した。

この光学的位相差基板の厚さは約149 μ m 、 レターデーション値は127 nm、可視光線透過 率は87%、酸素透過率(ASTN B-1434-75に準 じて別定)は0.8 cc/24 br・㎡・atm 、 表面の 拍筆硬度は2 Hであり、透磁性を有していなかった。

役させて製膜し、厚さ115mmの透明なフィルムを作成した。その後、このフィルムを130~140℃の雰囲気温度で、まず一方向に 1.5倍延伸し、ついで前記延伸方向と直角の方向に 5 倍延伸した。

得られた分子配向フィルムの厚さは 4.8 μm 、 レターデーション値は 2.8 0 mmであり、これを光 学的位相差素膜フィルム(A) とした。

#### (光学的位相差蓝板)

上記の光学的位相整素膜フィルム (A) の両面に、検送のレターデーション値が 3 nm、厚さ 3 3 μm の (B-1)/(B-2)型の光学的等方性フィルムを(B-1)面が対向するようにウレタン系接避解を用いて結暦して、 (B-2)/(B-1)/(A)/(B-1)/(B-2)型の構成を有する厚さ 1 3 0 μm の光学的位相差話板を作成した。この基板のレターデーション値は2 9 2 nm、可視光線透過率は 8 5 %、酸素ガス透過率は 1.4 cc/24hr ・㎡・atm であった。

なお、クレタン系接着倒としては、次の配合の 接着剤を用いた。 (光学的等方性基板)

上記(B-2)/(B-1)/(B-1)/(B-2) の層構成を有する4 層構造の元等方性非晶質フィルムを光学的等方性拡板として用いた。

この光学的等方性基板の厚さは約202μ m 、 レターデーション値は4mm、可視光線透過率は 89%、酸素透過率(ASTR D-1434-75に単じて制 定)は0.8 cc/24br・㎡・atm 、表面の鉛筆硬度 は2 H であり、透磁性を有していなかった。

#### (液晶表示パネル)

他の条件は実施例1と同様にして遊晶設示パネルを作成したが、色相、表示コントラスト、提角 依存性は実施例1とほぼ同等の結果を示した。 実施例5

## (光学的位相差素膜フィルム(A))

アクリロニトリル95部とアクリル酸メチル 5部との共気合体であるアクリロニトリルーアク リル酸メチル共低合体10部をジメチルホルム アミド80部に温度約80℃で溶解した溶液を ガラス板上に流延し、約75℃の雰囲気中で乾

タケラックA-371 45部

(武田寒品工柴株式会社製)

硬化剤 (タケネートA-10) 7部

(武田葵品工業株式会社製)

「酢酸エチル 50部

## (光等方性非晶質フィルム(B))

フェノキシエーテル樹脂 40部

(ユニオン・カーパイド社製)

トリメチロールプロパントリアクリレート

20部

 ビスフェノールA - ジグリシジルエーテルの

 アクリル酸付加物
 20部

 ペンプインエチルエーテル
 3部

 ジオキサン
 3008

ついで、二軸延伸ポリエステルフィルムから 扱行フィルム(8-1)/(8-2) を剝離して厚さ33 μm 、レターデーション個3 mmの光等方性非晶質 フィルムを作成した。

#### 〈光学的等方性热版〉

上記の光等方性非晶質フィルム (B-1)/(B-2)を、厚さ50μm、レターデーション値 7 mmのポリカーボネートフィルムの図面に、(B-1) が対向するように、前記のウレタン系接着剤を用いて積層接着し、(B-2)/(B-1)/ポリカーボネート/(B-1)/(B-2)の層橋成を有する光等方性基板を作成した。この基板の厚さは126μm、可視光線透過率は89%、酸素ガス透過率は1.8 cc/24br。m・atm であった。

(透明電極の形成)

#### 実施例 6

### (光学的位相益素膜フィルム(A))

ボリアミノ 世 例 版 ( 味 の 素 株 式 会 社 製 : 商 品 名「ア ジコート」) I 0 部 を、 ジクロルエタン / パークレンの 7 : 3 ( 低 量 比 ) 混合 溶 剤 9 0 部 に 溶解し、 これ を 厚 さ 1 0 0 μ m の 二 軸延 伸 ポリエステルフィルム上に 流 延 製 設 し て、 厚 さ 4 7 μ m 、 レターデーション 値 1 1 0 μ m 、 可 視 光 線 透 過 率 9 2 % の 光 学 的 位 相 差 実 膜 フィルム ( A ) を 作 成 し た。

## 〈光等方性非晶質フィルム(B) 〉

アクリロニトリル95部とアクリル酸メチル5部との共重合体であるアクリロニトリルーアクリル酸メチル共重合体10部をジメチルホルムアミド90部に溶解した溶液を、厚さ100μmの二種延伸ポリエステルフィルム上に流延製膜して、厚さ9μmの耐透気性合成樹脂フィルム(B-1)を形成し、さらにその上にポリパラパン酸樹脂をジメチルホルムアミド/Nーメチルピロリドン(50/50)の混合溶剤に20%濃度となる

上述の光学的位相差基板および光学的等方性基板のそれぞれの片面に、下記のスパッタリング条件により、厚さ420ÅのITO段を形成した。

ターゲット 10<sub>2</sub>0<sub>3</sub> 85 重量2 SnO<sub>2</sub> 5 重量2

圧 カ 4×10<sup>-3</sup> Torr

出 力 450 Watt析 出 強 後 Å / 砂

(液晶セル(1)の作成)

実施例1と同様にして液晶セルを作成した。 (液晶表示パネル)

この液晶セルの関面に、可視光線振過率 4 2 %、偏光度 8 6 %のヨウ素系偏光板(2)。(2)を、 それぞれ光軸を直交させて重ね合せ、目的とする 液晶表示パネルを作成した。

このようにして得られた液晶表示パネルは、無印却状態では中性色の色相であるが、10ボルトの電荷を印加すると表示部分は濃い反音色にない、その表示コントラスト比は6:1と良好であり、また視角依存性も改良されていた。

ように溶解し、流延製膜して、厚さ 2 1 μ m のポリパラバン酸樹脂フィルム層(B-3) を形成させた。

乾燥後、前部二軸延伸ポリエステルフィルムか 5割離して、(B-1)/(B-3) の層構成を有する光等 方性非晶質フィルムを作成した。

#### 〈光学的位相差基版〉

上記の光学的位相差素膜フィルム(A) の四配に、前途の光等方性非晶質フィルムを実施例 5のウレタン系接着剤を用いて接着被骨し、(B-3)/(B-1)/(B-1)/(B-3) 型の構成を有する厚さ117μm の光学的位相差基板を作成した。

〈光学的等方性基板〉

、実施例5と同じ光学的等方性基板を用いた。

(被晶セル(1)の作成)

実施例Iと関係にして液晶セルを作成した。 (粧品表示パネル)

得られた液晶セルの質面に、可視光線透過率42%、偏光度86%のヨウ溶系偏光板(2)。(2) を、それぞれ光軸を直交させて垂ね合せ、目的と

符開平1-118819(10)

する被晶表示パネルを作成した。

このようにして得られた玻晶表示パネルは、無 印加状態では中性色の色相であるが、5 ボルトの 電荷を印加すると表示部分は濃い灰青色になり、 その表示コントラスト比は7:1と良好であり、 また視角依存性も改良されていた。

#### 発明の効果

以上説明したように、本発明の被晶表示パネルにあっては、軽量化、薄膜化、耐破損性を確保しながらも、思案である色期の中性色化によるコントラストの改良および視角依存性の改良が図られる。

利である。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本晃明の液晶表示パネルの一例を示した断面図である。

> 特許出願人 蘑菇工浆株式会社 代理人 弁理士 大石征 Ø

第 1 図

